

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN00258134
Titolo	Atomic Layer Deposition for Semiconductors / editor Choel Seong Hwang
Pubbl/distr/stampa	New York, : Springer, 2014
Descrizione fisica	X, 263 p. : ill. ; 24 cm
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia